|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 民族 |  |
| 学位/学历 |  | 职称 |  | 导师/负责人 |  |
| 手机 |  | 电子邮件 |  |
| 电话 |  | 国家 |  |
| 工作单位 |  |
| 通讯地址 |  |
| 研究领域 |  |
| 申请信息 | 申请使用类型□1.表面台阶高度测量 □2.表面粗糙度测量 □3.表面曲率度测量□4.其它： 审批结果：  |
| 申请使用机时□1.表面台阶高度测量曲线： 条□2.表面粗糙度测量曲线： 条□3.表面曲率度测量曲线： 条□4.其它测试曲线： 条审批结果：  |
| 申请原因陈述： （包括使用仪器设备的原因，申请机时量的原因） 申请人签字： 年 月 日 |
| 审批情况 | 管理员意见 签名   年 月 日 | 所长意见 签（章） 年 月 日 |

**深大纳米所表面台阶仪使用申请表（2015版）**